



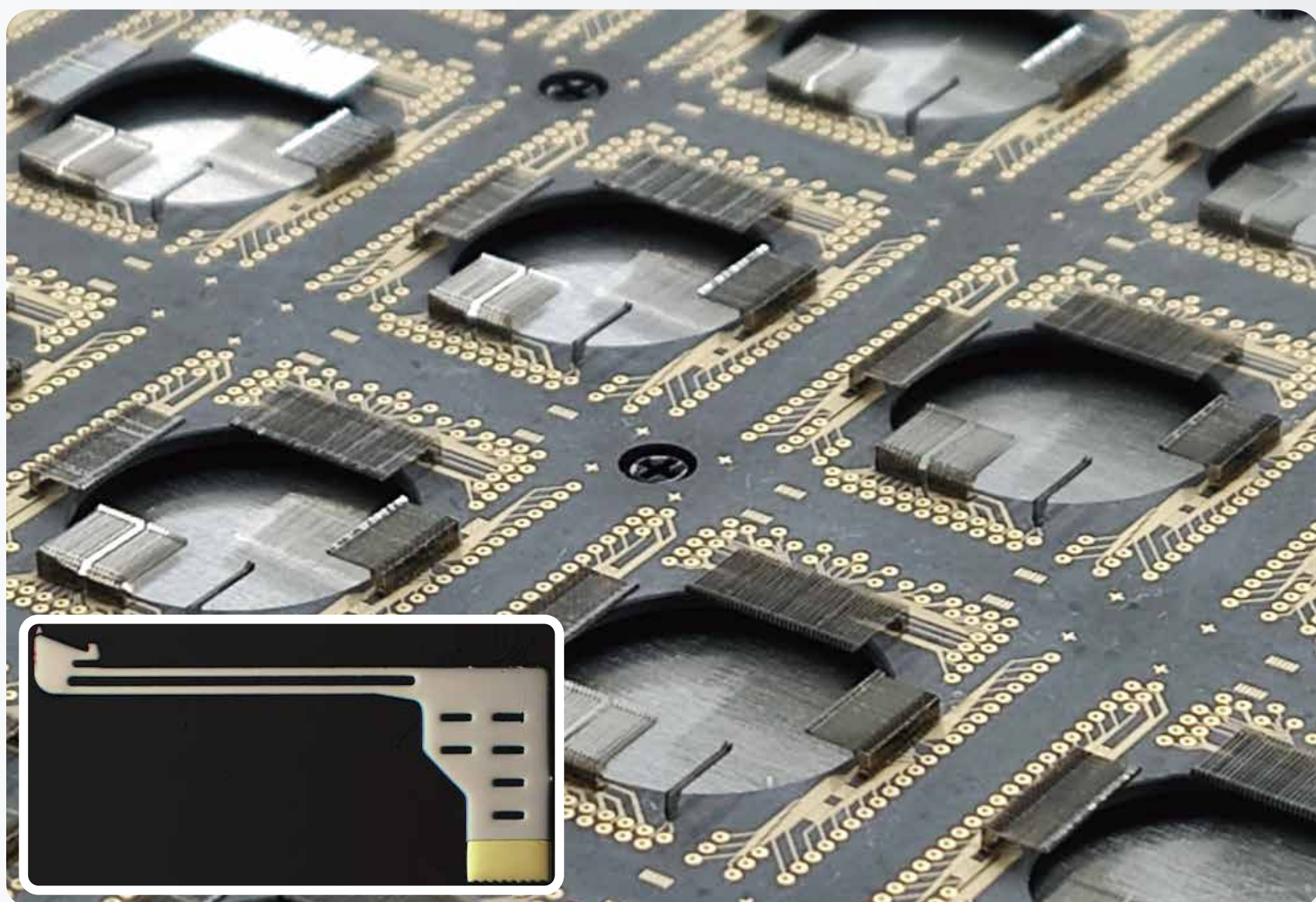
All for dreams

特許出願中
Patent pending

2D-MEMS-PC

Cmos Image Sensor対応2D-MEMS PC

2D-MEMS for CIS



■ カード外観 Card appearance

2D-MEMS技術をCISカードへ適用

2D-MEMS technology to CIS PC

PAD幅が狭いデバイス測定に最適

Ideal for testing products with narrow pad widths

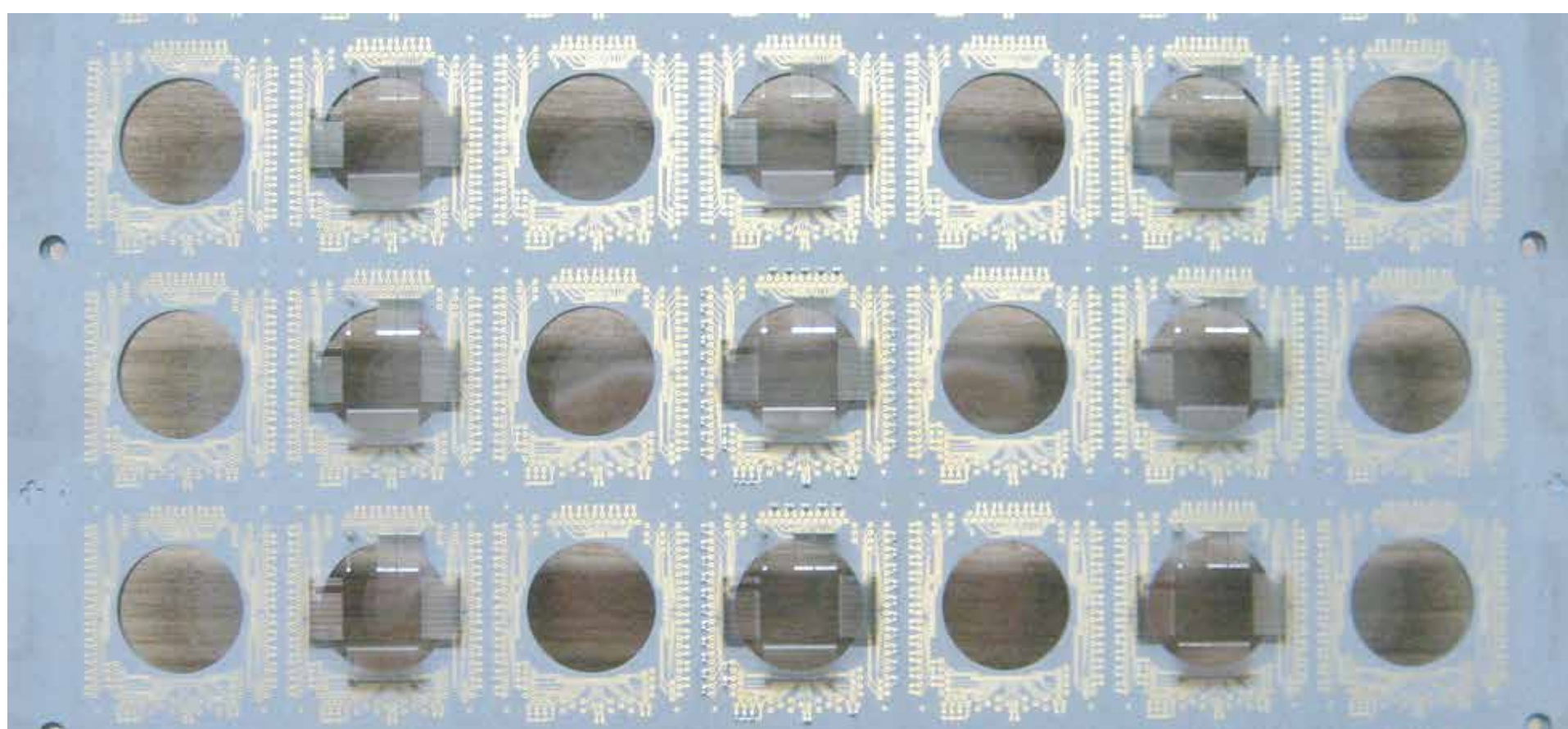
電気特性向上

Improved electrical characteristics

短納期対応

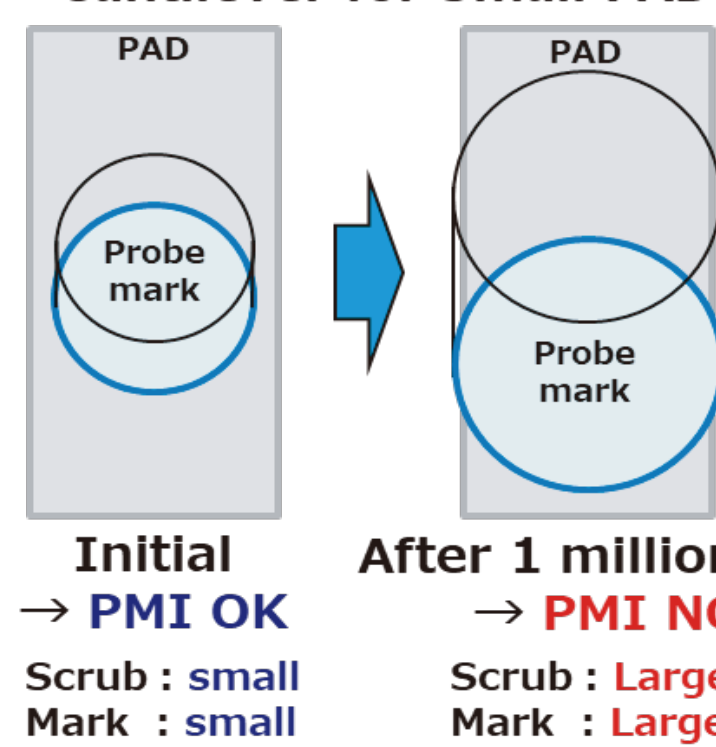
Quick delivery

2D-MEMS Probe Card

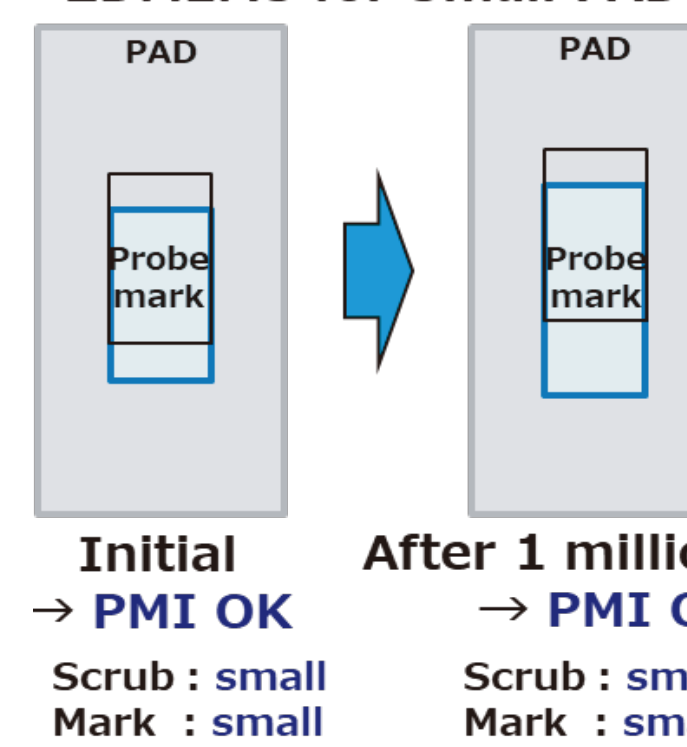


■ 大面積(□150mm)プローブ配置可能
Large-area (□150mm) probe placement is possible

・ Cantilever for Small PAD

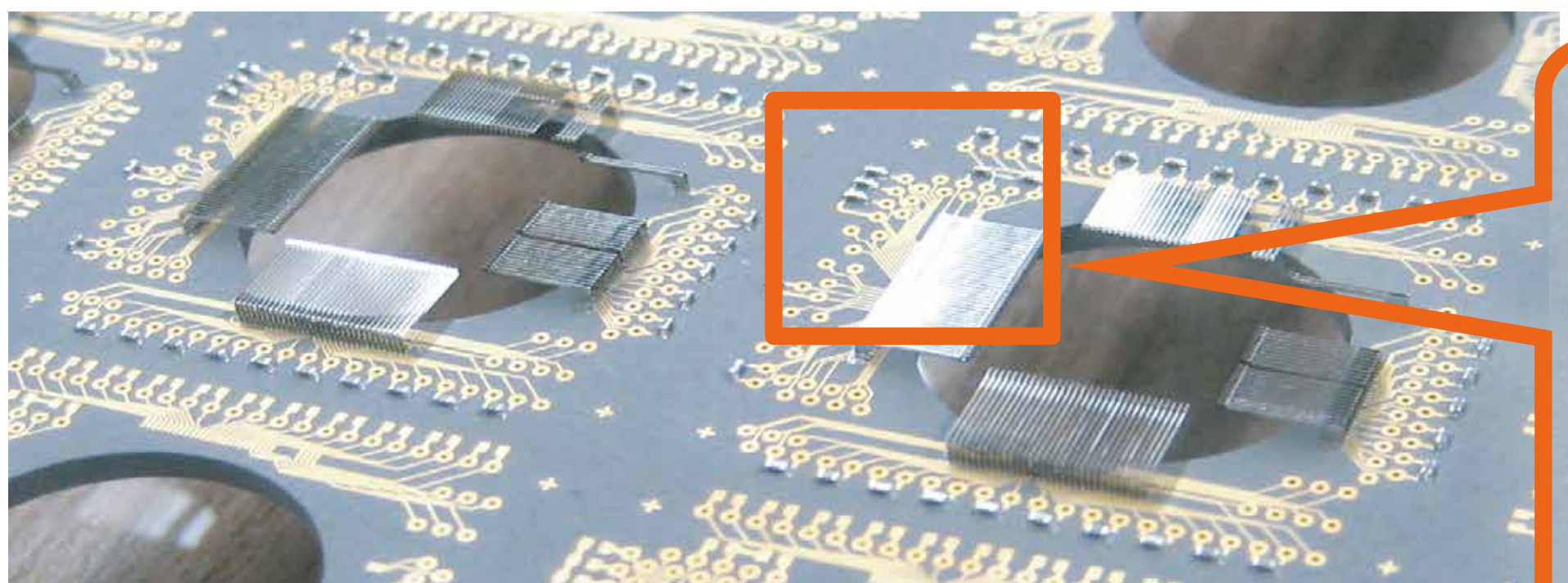


・ 2DMEMS for Small PAD

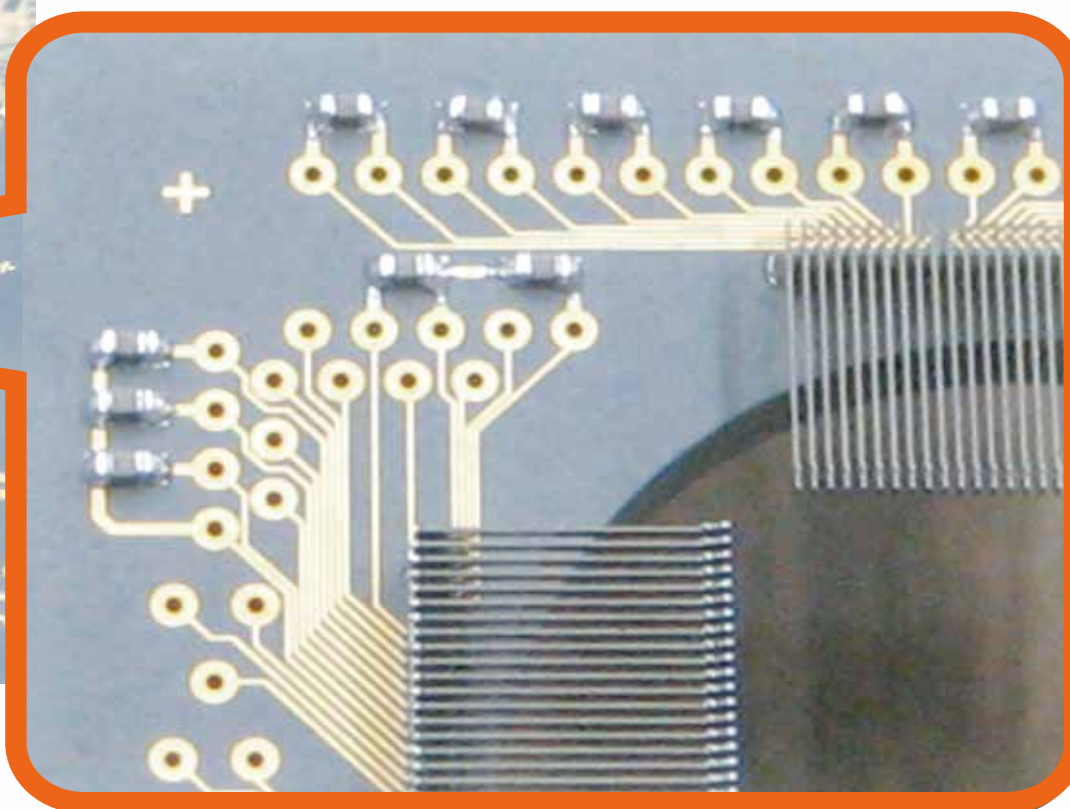


■ PAD幅が狭いデバイス測定に最適

Ideal for testing products with narrow pad widths



■ プローブ直下にコンデンサ搭載可能
Capacitor can be mounted directly beneath the probe



Card Specification

針圧	Probe Force	2.0gf @OD80μm
最小ピッチ	Minimum Pitch	80μm *80um未満は要相談
温度	Temperature	- 40~150℃
周波数	Frequency	10Gbps *仕様による



国内拠点

・東京(本社)
171-0014 東京都豊島区池袋4-32-8 サンボウ池袋ビル2階
TEL 03-6915-2820
・大阪
540-0026 大阪府中央区南本町2-3-1 ストーク NE 3F
TEL 06-6945-4762
・熊本
863-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼11-9 エヌ・アイ・シービル2F
TEL 096-288-4253
・北海道(生産拠点) ニデックSVプローブ電子株式会社
071-0502 北海道空知郡上富良野町西2線北25号

海外拠点

・シンガポール NIDEC SV PROBE PTE. LTD.
・アメリカ NIDEC SV PROBE INC.
・ベトナム NIDEC SV PROBE VIETNAM CO., LTD.
・台湾 NIDEC SV PROBE TAIWAN CO., LTD.
・中国 NIDEC SV PROBE SUZHOU CO., LTD.

ニデックSVプローブ株式会社
NIDEC SV PROBE CORPORATION